

フジカレーザー微細孔袋 (微細孔加工)

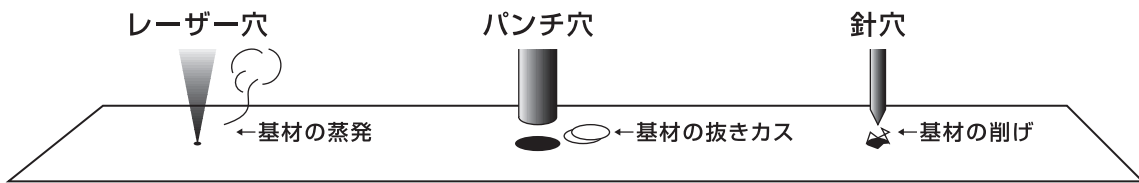
Fujika laser-micropore technology

フジカレーザー微細孔袋は、これからのスタンダード米袋です。

フジカレーザー微細孔袋は、従来の米袋に使用されるエア抜き穴の問題点を、解決・低減しました。これからのスタンダードとなる米袋です。

穴開け加工における基材の異物化防止

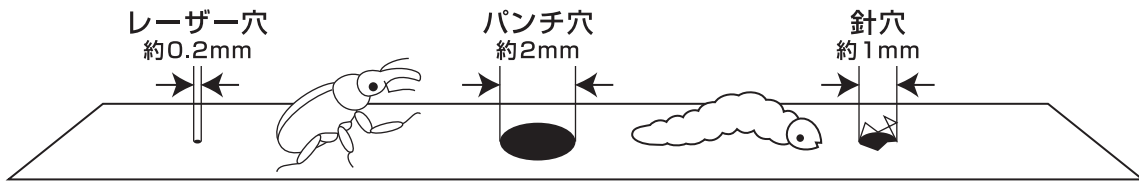
フジカレーザー微細孔袋は、レーザー光の照射により基材を蒸発させ穴を開けます。従来の穴開け加工にあるような、基材の抜きカスや削げの発生がなく、基材の異物化防止に役立ちます。



※主にポリエチレンを基材として使用します。ポリエチレンは燃やしても有害ガスを発生しません。

虫やホコリの浸入を低減

フジカレーザー微細孔袋の穴は、直径約0.2mmの微細孔です。虫やホコリの浸入を低減します。



※穴のサイズは、弊社における一般的なサイズです。

米抜け無し・破れや水濡れによる損傷の低減

フジカレーザー微細孔袋だと、米抜けの心配がありません。

又、穴の縁部分は融け固まっていますので、パンチ穴や針穴にあるような、穴の傷が原因での破袋が少なくなります。

さらに、穴の位置を裏の側面のみにしてありますので、上からや床等からの水濡れによる、袋内部への水の浸入を低減します。

